

	Grupa	7 ³⁰	8 ⁰⁰	8 ¹⁵	9 ⁰⁰	9 ¹⁵	10 ⁰⁰	10 ¹⁵	11 ⁰⁰	11 ¹⁵	12 ⁰⁰	12 ¹⁵	13 ⁰⁰	13 ¹⁵	14 ⁰⁰	14 ¹⁵	15 ⁰⁰	15 ¹⁵	16 ⁰⁰	16 ¹⁰	16 ⁵⁵	17 ⁰⁵	17 ⁵⁰	18 ⁰⁰	18 ⁴⁵	18 ⁵⁵	19 ⁴⁰	19 ⁵⁰	20 ³⁵	Ilość osób w grupie												
PONIEDZIAŁEK		ETEKO04 W					TECHNIKA CYFROWA 1 s. 205 C-1 w					ETEWO10 s.L3.3 C-16 lab. Podst.przet.syg. ETEWO10 lab. Podst.przet.syg. s.L3.3 C-16					EKEK 004 Multimedia EKEK 004 Multimedia s.A0.1 C-16					AREW001 lab Podst.aut.i rob s.010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom.i rob. s.010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15					AREW001 lab Podst.aut.i rob s.010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom.i rob. s.010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15					240										
		EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1					14.00 ETEWO13 Technika nalogowa, lab. s. 247A, B C-4					17.00 ETEWO13 Technika nalogowa, lab. s. 247 A,B C-4					20.10 ETEWO13 Technika nalogowa, lab. s. 247 A,B C-4																				
WTOREK		FZP2079 L (11.10-06.12) Fizyka 3.1 (2 grup) s.51 A-1					FZP2079 L (11.10-06.12) Fizyka 3.1 (7 grup) s.51 A-1					ETEWO10 s.L3.3 C-16 lab. Podst.przet.syg. ETEWO10 lab. Podst.przet.syg. s.L3.3 C-16					ETEWO10W					EKEK 004 Multimedia EKEK 004 Multimedia s.A0.1 C-16					EKEK 003 Elektromagnetyzm s. 31C-4					ETEWO09 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 19 C-5					ETEWO09 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 1 C-5					
		EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1					s. 205 C-1 w					EKEK009 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 19 C-5					ETEWO09 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 19 C-5					EKEK 003 Elektromagnetyzm s. 31C-4					ETEWO09 Inz. zastosowania statystyki ćw s. D3.1 C-16										
ŚRODA		EKEK 003 Elektromagnetyzm s. 31C-4					AREW001 lab Podst. aut. i rob s. 010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom. i rob. s. 010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15					EKEK 004 Multimedia EKEK 004 Multimedia s.A0.1 C-16					FZP2079 L (12.10-07.12) Fizyka 3.1 (7 grup) s.51 A-1					ETEWO09 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 32 C-4					ETEWO09 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 32 C-4															
		ETEWO10 s.L3.3 C-16 lab. Podst.przet.syg. ETEWO10 lab. Podst.przet.syg. s.L3.3 C-16					EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1					14.10 ETEWO13 Technika nalogowa, lab. s. 247 A,B C-4					17.10 ETEWO13 Technika nalogowa, lab. s. 247 A, B C-4					17.20 ETEWO13 Technika nalogowa, lab. s. 247 A, B C-4					20.20 ETEWO13 Technika nalogowa, lab. s. 247 a,B C-4										
		EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1																				
		EKEK 003 Elektromagnetyzm s. 31C-4					AREW001 W PODSTAWY AIR s. 205 C-1 w					ETEWO10 s.L3.3 C-16 lab. Podst.przet.syg. ETEWO10 lab. Podst.przet.syg. s.L3.3 C-16					EKEK 003 Elektromagnetyzm s. 31C-4					EKEK 003 Elektromagnetyzm s. 31C-4					AREW001 lab Podst. aut. i rob s. 010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom. i rob. s. 010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15					AREW001 lab Podst. aut. i rob s. 010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom. i rob. s. 010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15										
CZWARTEK		EKEK 003 Elektromagnetyzm s. 31C-4					AREW001 W PODSTAWY AIR s. 205 C-1 w					ETEWO10 s.L3.3 C-16 lab. Podst.przet.syg. ETEWO10 lab. Podst.przet.syg. s.L3.3 C-16					EKEK 003 Elektromagnetyzm s. 31C-4					EKEK 003 Elektromagnetyzm s. 31C-4					AREW001 lab Podst. aut. i rob s. 010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom. i rob. s. 010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15					AREW001 lab Podst. aut. i rob s. 010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom. i rob. s. 010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15										
		EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1					EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1					ETEWO09 Inz. zastosowania statystyki ćw s.D1.1. C-16					ETEWO10 s.L3.4 C-16 lab. Podst.przet.syg. ETEWO10 lab. Podst.przet.syg. s.L3.4 C-16										
PIĄTEK		EKEK 004 Multimedia EKEK 004 Multimedia s.A0.1 C-16					EKEK 003 Elektromagnetyzm s. 31C-4					ETEWO13 W					EKEK 004 Multimedia EKEK 004 Multimedia s.A0.1 C-16					ETEWO09W																				
		EKEK 004 Multimedia EKEK 004 Multimedia s.A0.1 C-16					EKEK 004 Multimedia EKEK 004 Multimedia s.A0.1 C-16					s. 205 C-1 w					s. 205 C-1 w					INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA STATYSTYKI s. 205 C-1																				